BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

(9) Offenlegungsschrift ® DE 19734794 A 1

(5) Int. Ci.6: H 01 L 23/50 H 01 L 23/495

H 01 L 21/60



DEUTSCHES PATENTAMT (2) Aktenzeichen: Anmeldetag:

197 34 794.0 11. 8.97

(i) Offenlegungstag:

16. 7.98

10 Unionspriorität

P 2310/97

09.01.97 JP

Anmeider. Mitsubishi Denki K.K., Tokio/Tokyo, JP

(1) Vertreter.

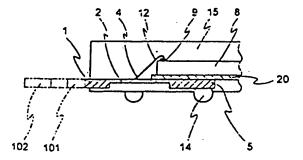
Tiedtke, Bühling, Kinne & Pertner, 80336 München

(7) Erfinder:

Takahashi, Yoshiharu, Tokio/Tokyo, JP

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- Verdrahtungsteil und Leiterrahmen mit dem Verdrahtungsteil
- Es wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode elektrisch verbungen ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externan Schaltung ausgebildaten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungsabschnitt (2) geschaffen, der den ersten Elektrodenab-schnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet. Der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) sind aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) aus-gebildet, wobei die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht größer als die Hälfte der Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) ausgeführt ist. Eine Feinverdrahtung kann dadurch erreicht werden, indem der Leiter als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektroden (9) mit den Außenelektroden der Halbleitervorrichtung nicht größer als die Hälhe der erforderlichen Dicke des Leiterrahmenmaterials ausgeführt wird.



lieschreihung

Die Erindung beirifft ein Verdrahtungsteil zur Verwendung hei einer Halbietervormehtung und einen Leiterrannen mit dem Verdrahtungsteil.

In letzter Zeit ist im Zusammenhang mit der nöheren Integration und der höheren Diehte von Halbleitervorrichtungen die Anzahl der Eingabe-/Ausgaheanschlüsse von Halbleiterelementen angestiegen und die Unterteilungsbreite der Anschlüsse enger geworden.

Die Größe und die Unterteilungsbreite von Halbleiterelementelektroden, die an den Oberflächen von eine Halbleitervorrichtung bildenden Halbleitereiementen vorgesehen sind, unterscheiden sich von denen der Außentelektroden, die heispielsweise auf der außeren Oberfläche der Halbleitervorrichtung vorgesehen sind. Deshalb ist zur elektrischen Verbindung der Halbleitereiementelektroden und der Au-Bentelektroden der Halbleitervorrichtung ein Verdrahtungsteil erforderlich.

Als Verdrahtungsteil ist ein Leiterrahmen oder eine ge- 20 druckte Leiterplatte verwendet worden. Die Verdrahtung mit einem Leiterrahmen kann als eine Einschichtverdrahtung zur Verbindung erster Elektrodenabschnitte, die mit den auf den Oberflachen der Halbleiterelemente vorgeschenen Halbleitereiementelektroden über Metalldrähie oder 25 dergleichen elektrisch verbunden sind, mit zweiten Elektrodenabschnitten definien werden, bei denen es sich um die Außenclektroden der Halblettervorrichtung handelt. Demgegenüber kann die Verdrahtung mit einer Leiterplatte als eine Mehrschichtverdrahung zur elektrischen Verbindung 30 der ersten Elektrodenabschnitte, die mit den Halbleiterelementelektroden über Metalldrähte oder dergleichen elektrisch verbunden sind, mit den zweiten Elektrodenabschnitten, bei denen es sich um die Außenelektroden der Halbleitervorrichtung handelt, unter Verwendung von auf den 15 Oberflächen von zumindest zwei Schichten einer doppelseitigen Platte oder einer Mehrschichtplatte vorgesehenen leitenden Verdrahlungen und außerdein eines Durchgangslochs definien werden, das die bei den unterschiedlichen Schichten ausgebildeten leitenden Verdrahtungen elektrisch 40 verbinder.

Fig. 22 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrichtung, bei der eine beispielsweise in der japanischen Offenlegungsschrift 79 652/1982 oftenbarten herkommliche Leiterplatte angewendet ist. In dieser Darstellung bezeichnet die 45 Bezugszahl 8 ein Halbleiterelenient. 9 eine an der Oberfläche des Halbleiterelements ausgebildete Halbleiterelementelektrode, 10 eine gedruckte Leiterplatte, an deren Oberfilache das Halbleiterelement 8 angebracht ist. 11 eine an der tende Verdrahtung, 12 einen Metalldraht, 13 ein Durchgangsloch. 14 einen an der rückwartigen Oberfläche der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildeten Außenanschluß und 15 ein Vergubhart. Bei der mit Harz vergossenen Halbleitervornehtung, bei der das Halbletterelement 8 an der gedruck- 33 ten Leiterplatte 10 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen bzw. abgedichtet ist, ist die an der Oberfläche des Halbleiterelements 8 ausgebildete Halbleitereleinentelektrode 9 über den Meialid-ah: 12 mil einem Ende der an der oberen Oberfläche der gedruckten Leiterplatte 10 vorgeschenen leitenden Verdrahtung 11 elektrisch verbunden, wobei das eine Ende in der Nahe des Halbletterelements 8 angeordner ist. Das andere Ende der leitenden Verdrahlung 11 ist Ober das Durchgangsloch 13 mm dem an der ruckwarifgen Oberfläche der gedruckten Letterplatte 10 ausgebildeten et Außenanschließ 14 verbunden.

Fig. 23 zeigt eine Schnittensicht einer Habbeiten omschung, bei der eine in der japanischen Oftenlepungsschift

258 048/1988 offenhane anders herkonsistione Les emplace angewender ist. Bei der Darstellung bezeichner die Bezugszahl 8 ein Halbleiterelemen., 9 eine un der Oberflache den Halhleitereleinenis ausgehildete Halhleitereleinentelestrode und 16 eine gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte der, an deren Oberfläche das Halblenereiement 8 angebrach: ist. Die Bezugszah! 11 bezeichnet eine an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildete ienende Verdrahtung, 17 eine in den inneren Schichten der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 zusgebildete interne Verdrahtung. 18 ein Blindloch zur eickinschen Verbindung aller Schichten der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16. 14 einen an der ruckwartigen Oberftache der gedruckten Mehrschieni-Leiterplatte 16 ausgebildeten externer Anschluß, 19 ein Band (TAB-Band bzw. TAB-Film) mit einen: Verdrahtungsmuster zur elektrischen Verhindung der Halpleiterelementelektrode 9 mit der an der Oberstächt der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten teitenden Verdrahtung 11 und 15 ein Vergußharz dar. Bei der mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der das Halhleiterelement 8 an der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen ist. sind die Halbleiterelementeiektrooe 9 und die an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgehildete leitende Verdrahtung II innernander mittels des TAB-Bands 19 elektrisch verbunden. Außerdem ist die lettende Verdrahtung 11 über das Blindloch 18 und der internen Verdrahtung 17 mit dem an der rückwartigen Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten Außenanschluß 14 verhunden. Bei der in der japanischer. Offenlegungsschrift 258 048/1988 offenbarien Halbleitervorrichtung kann ein Halbleiterelement init mehr Anschlussen als das in der Japanischen Offenlegungssehnst 79 652/1982 ofsenbane Halbleiterelement 8 angebrucht werden, da bei dieser das gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte 16 mit der internen Verdrahtung 17 und deni Blindloch 18 sowie das TAB-Band 19 angewand: wird.

lochs definiem werden, das die bei den unterschiedlichen Schichten ausgebildeten leitenden Verdrahtungen elektrisch werbindet.

Fig. 22 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrichtung, bei der eine heispielsweise in der japanischen Offenlegungsschrift 79 652/1982 offenbarten herköminliche Leiterplatue angewendet ist. In dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 8 ein Halbleiterelennen. 9 eine an der Oberfläben des Halbleiterelennens ausgebildete Halbleiterelennent beiter das Halbleiterelennen 8 angebracht ist. 11 eine an der Oberfläche der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildete leitende Verdrahtung. 12 einen Metalldraht, 13 ein Durchstein unter verden kannt.

Fig. 24 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervornahtung, die einen herkommlichen Leiterrahmen anwendet. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 8 ein Halbierterelement. 9 eine an der Oberfläche des Hableiterelements ausgebildete Halbleiterelementelektrode, 20 an Befestigungsplättehen, an den das Halbieitereleinent angebracht ist. 21 ein Besestigungsharz bzw. einen Kleber, der das Halbleiterelement an das Befestigungsplattchen 20 klebt. 4 einen ersten Elektrodenabschnitt des Leiterrahmens. 5 einen zweiten Elektrodenabschnit 5 des Leitemahmens, 12 einen dünnen Metallidrahi zur elektrischen Verbindung der Halbleitereleinentelektrode 9 mit dem ersten Elektrodenabschnitt 4. 15 ein die Halbienerelemente abdiemendes Vergußharz. 22 eine externe Schaltung und 23 eine an der externen Schaltung ausgebildele Elektrope, die an den zweiter Einkwodenabschnitt 5 auren Louinn 25 oder gergleichen geietet

Fig. 25 zeigt ein Schnittansicht eines Leiterrahmens zur Beschreibung des Herstellungsverfahrens des Leiterranmens durch einen herkommlichen Ausvorgang. Bei dieser Darsiellung hezeichner die Bezugszahl 1 eine lettende Metallplatte (ein Leiterrahmenmaterial) mit einer Dieke von 125 bis 200 µm und 3 eine Atzmaske mit einem vorbestimmen Musier, wobei dasselhe Musier auf beiden Oberflüchen der teitenden Metallptatic 1 ausgebildet sind. Die Bezugszahl 2 bezeichnet einen Verdrahtungsabschniu des Leiterrahmens, der durch Ätzen der leitenden Metallplatte 1 10 von beiden Oberflächen erzeugt wird, damit ein nicht von der Atzmaske bedeckter Abschnitt durchdrungen wird. De der herkömmliche Leiterrahmen auf diese Weise hergestellt wird, wenn die leitende Metallplatte 1 mit einer Dicke von 125 µm bis 200 µm verwendet wird, muß der Abstand zwi- 15 schen benachbarien Verdrahtungsabschnitten 2 etwa so groß. wie die Dicke der leitenden Metallplatte 1 sein. Außerdent lag zur Gewährleistung des Ätzvorgangs die minimale Unteneilungsbreite (pitch) des Leiterrahmens in einem Bereich von 210 µm bis 250 µm, was eiwa doppeli so groß wie die 20 Dicke der leitenden Metallplatte 1 ist.

Zur Verkleinerung der Unterteilungsbreite des herkömnilichen Leiterrahmens sind bei Definition des mit einer Halbleiterelemenielektrode durch Drahtbonden verbungenen Abschnitts des Leiterrahmens als ein erster Elektrodenab- 25 schnitt und des an eine externe Schaltung gelöteten Ah-schnitts als ein zweiter Elektrodenabschnitt Verfahren zur Verringerung der Dicke des ersten Elektrodenabschnitts durch Aizen und darzustolgendes Verkleinem des Verdrahtungsabstands in den japanischen Offenlegungsschriften 30 45 967/1990 und 335 804/1995 offenbart. Fig. 26 zeigt den Vorgang zur Herstellung des Leiterrahmens, die in der japanischen Offenlegungsschrift 335 804/1995 offenhan ist. Bei dieser Darstellung stellt die Bezugszahl 1 ein leitende Metallplatte, bei der es sich um ein Leiterrahmenmaterial han- 35 delt. 3a und 3b Ätzmasken und 4 den ersien Elektrodenabschnitt 4 dar. Die an einer Oberfläche der leitenden Metallplatte I ausgebildete Atzniaske 3b weist eine Offnung zur Ausbildung des ersich Elektrodenabschnitts 4 auf, wobei die an der anderen Oberfläche der leitenden Metallplatte 1 ausgebildete Atzmaske 3b eine Offnung zum Atzen der anderen Oberflüche aufweist, um diese vollständig eben aus zubilden. Die Bezugszahl 23 stellt eine Aussparung, die, um diese eben auszubilden, durch die Atzmaske 3a geatzt wurde, und 24 eine Atzwiderstandsschicht dar. Zunuchst 45 werden die Ätzniasken 3a und 3b an den Oherflächen der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet (Fig. 261a)), wobei der Auzvorgang zn beiden Oberflächen gestartet wird und zeitweilig ausgesein wird, wenn die Tiese der Aussparung 23 zwei Drittel der Dicke der leitenden Metallplatte I erreicht 50 (Fig. 26(b)). Die Ätzwiderstandsschicht 24 ist an der Seite der leitenden Metallplatte 1 mit der Aussparung 23 ausgebildet, wodurch verninder, wird, daß der Atzvorgang weiter voranschreiter Fig. 26(c)). Dann wird der Atzvorgang an der Seite der leitenden Metallplatte 1 mit der Offnung zur 55 Ausbildung des ersien Elektrodenabschmitts 4 forigesetzt. bis das Ätzen die Atzwiderstandsschicht 24 zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 erreicht (Fig. 26(d)). Schließlich werden die Auzwidersundsschicht 24 und die Ätzmasken 3a und 3b eniferni, wodurch der Leiterrahmen 60 fertiggestellt wird (Fig. 26(e)). Fig. 27 zeig wille Schmittansicht des auf diese Weise ausgebilderen Leiterrahmens. Wenn die Dicke T der leitenden Metallplatte 1 150 unt beträgt, wird die Dicke TI des ersien Elektrodenabschnitts 4 des Leiters 50 µm, was eine Verkleinerung der Leiterenter- 65 wilungsbreite ennoglicht. Die Bezugszahl stellt einen zweiten Elektrodenabschnitt dar, bei detti es sich uni die Außenelektrode der Halbleiten ornehlung handelt, und 20 ein Befestigungsplattehen, un dus ein Halblettereteinent ungebracht ist.

In den jupanischen Offenlegungsschnifter 216.524/1987 und 232305/1994 sind Verfahren zur Vermigerung der Dicke des Leiters durch Aushildung der Atznussken 3 zewechselnd auf beiden Oberflachen der leitendem Metalischelt 1, bei der es sich um Leiterahmenmaterial hundelt und zur Verkleinerung der Leiterunterteilungsbreite durch Vorsehen des Leiters auf beiden Seiten, wie in Fig. 28 gezeigt. Jedoch weist ein derunig dünner ausgeführter Leiter den Nachteil auf, daß, da geätzte Oberflachen abwechselnd freiliegen, falls diese als Eiektroof zur Vernintung mittels Drahtbonden mit dem Halbleiterteiment verwendet wird, sich das nahrfortinge Bondemittel zwischen der geätzten rechen Oberfläche und dem Halbleitereleiment ablöst.

Wie vorsiehend beschnieben kann bei Verwendung einer Mehrschicht-Leiterplaue als Verdrahungsteil eine großere Anzahl von Eingangs-Ausgangsanschlüssen eines Halbeitereleinents (Halbleitereleinentelektroden) und einer kleiner Unterteilungsbreite hinsichtlich der Größe verwirklicht werden. Jedoch erfordern das Durchgangsloch und das Blindloch, die in unterschiedlichen Schichten ausgebildete unterschiedliche Verdrahtungen verbinden, einen Bohrvorgang Folglich tritt das Problem auf, daß die Kosten der Halbeitervorrichtung durch die Beschädigung des Bohrens, die Reinigung der gebohnen Operflüchen, ein Schutz der Leiterplatte vor Senneideöl für das Bohren und vor Behrspanen und dergleichen erhöht werden

Denigegenüber ist bei der Verwendung eines Leiterrahmens als Verdrahtungsteil eine Technik vorgeschlegen worden, die die Leiterunteneilungsbreite verkleinert, iedoch ist für die Außenelektreden der Habbeitervornehtung keine Technik vorgeschlagen. Deshalb ist ein Verdrahtungsabstand, der derselbe oder größer wie der herkönfinliche ist, zwischen den ersten Eicktredenabschnitten mit kleiner Unterteilungsbreite und den zweiten Elektrodenabschnitten (Außenelektroden: mit der größen Unterteilungsbreite erforderlich. Zusätzlich tritt des Problem auf, daß eine größe Unterteilungsbreite und ein größer Bereich zur Ausbildung eines Lotanschlusses oder dergleichen erforderlich ist, weshalb es folglich unmöglich ist, eine verkleinerte Halbleiter-vorrichtung zu ermalten.

Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, diese Probleme zu losen und einen Aufbau zur Verkleinerung des Verdrahtungsabstands, die bisher nur durch Verwendung einer Mehrschicht-Leiterplatte verwirklicht wurde, durch Verwendung eines Leiterrahmens und Verdrahtungsteils zu verwirklichen, durch den der Leiterrahmen aufgebauf ist. Dabei soll ein Verdrahtungsteil, das eine größere Anzahl und eine kleinere Unterteilungsbreite der Stifte der Eingangs-/Ausgangsanschlüsse eines Halbleitereleinents erreichen sowie die Verkieinerung und Kostenverungerung der Halbleitervorrichtung erreichen kann, sowie einen Leiterrahtuen nitt einem derartigen Verdrahtungsteil geschaften werden

Diese Aufgabe wird durch die in den heigefügten Pateniansprüchen damelegien Maßnahinen gelöst.

Erfindungsgeinaß wird ein Verdrahtungsteil geschäften, das durch einer ersten Elektrodenabschnitt, der imt einer an einer Oberfläche eines Halbleitereleinents ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt, der imt einer zu einer externer Schaltung ausgebildeten. Elektrode elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt gekennzolchnet ist, der den ersten Elektrodenabschnitt mit dem zweiten Elektrodenabschnitt verbindet, wohrt der erste Elektrodenabschnitt der zweite Elektrodenabschnitt und der Verdrahtungsabschnitt aus einem plattenformigen ieitenden Körper ausgenildet sind eine die Dicke des Verdrahtungsabschnitt nicht eine die Dicke des Verdrahtungsabschnitt nicht eine

so dick wie der ersie Elektrodenahschnitt oder der zweite Elektrodonabschnitt ausgeführt ist.

Der Verdrantungsabschnitt kann an einer Oherfläche des plauenförmigen leitenden Körpers vorgeschen sein

Außerdem können die Verdrahtungsabschnitte verstreut an beiden Oberflächen des plattenfornigen leitenden Korpers angeordnes sein.

Die Dicke des ersten Elektrodenahschnitts und die Dicke des zweiten Elektrodenabschnitts konnen dieselbe wie die des planenförmigen leitenden Korpers sein.

Weiterhin kann die Dicke entweder des ersten Elektrodenahschnitts oder des zweiten Elektrodenahschnitts dieselbe wie die des plattenformigen Korpers sein, wobei die Dicke des anderen nicht nicht als die Halne der des plattenförmigen leitenden Körpers betragen kann.

Darüherhinaus kann der erste Elektrodenabschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt deren Dicke nicht nicht als die Hülfte des planenformigen leitenden Körpers beträgt. gepreß: werden, um deren Oberflächen eben auszulühren.

Erfindungsgemäß wird außerdem ein Verdrahtungsteil 20 geschaffen, das durch einen ersten Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen [25] Verdrahtungsabschnitt, der den ersten Elektrodenabschnitt mit dem zweiten Elektrodenabschnitt verbindel und einen Verbindungsabschnitt gekennzeichnet ist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts zur Verbindung des Verdrahlungsabschnitts ausgebildet ist, wobei der erste Elektroden- 30 abschnitt der zweite Elektrodenabschnitt der Verdrahtungsabschnitt und der Verhindungsabschnitt aus einem plattenformigen leitenden Körper ausgebildet sind und jeweils die Dicke des ersten Elektrodenubschnitts, des zweien Elektrodenabschnitts und des Verdrahtungsabschnitts 15 ner herkömmlichen gedruckten Leiterplatte angebracht ist. nicht größer als die Hälfte der Dicke des Verbindungsanschnitts ausgeführt ist.

Der Verbindungsabschnitt kann ein Ahschnitt sein, bei dem der Verdrahlungsabschnitt und entweder der erste Elektrodenahschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt, der 40 breiter als der Verdrahtungsabschnitt ist, sich gegenseitig überlappen.

Außerdeni können die Verhindungsabschnitte, die entweder den ersten Elektrodenabschnitt oder den zweiten Elektrodenabschnitt aufweisen und an benachbarten Verdrah- 45 tungsabschnitten ausgehildet sind, derart angeordnet werden, daß sie nicht nebeneinander ausgerichtet sind.

Der Verdrahtungsabschnitt kann aus dem plattenformigen leitenden Körper durch Atzen ausgebildet werden.

schnitts oder des zweiten Elektrodenabschnitts kann nicht dem Aizvorgang unterzogen worden sein.

Der Leiterrahmen gemäß der Erfindung ist mit einer Vielzahl von Verdrahtungsteilen versehen.

rungsbeispielen unter Bezugnahine auf die beiliegenou Zeichnung naher beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine Schnittansicht eines Leiterrahmens geniäß einem ersten Ausführungsbeispiel.

sten Ausführungsbeispiel.

Fig. 3 eine Schmittansicht des Leiterrahinens gemäß dem ersten Ausführungspeispiel.

Fig. 4 eine Schmitansicht des Leiterfahrtens gemaß dem ersten Ausfuhrungspeispiel.

Fig. 5 eine Schnittansicht eines Leiters des Leitemahniens gemaß dem ersien Ausführungsbeispiel.

Fig. 6 eine Schnittunsicht des Leiters des Leiterrahmens

gemäß dem ersien Ausführungsbeispiel.

Fig. 7 eine Schnittansicht eines Letters eines Letterrahmens gemäß einem zweiten Ausführungsheispiel.

Fig. 8 eine Schnittansicht des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem zweiten Ausführungsheispiel.

Fig. 9 eine Schnittunsicht eines Leiters eines Leiterrahmens gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel.

Fig. 10 eine Schnittansschi des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem drinen Ausführungsbeispiel.

Fig. 11 eine Schnittansicht eines Leiters eines Leiterrahmens gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel.

Fig. 12 eine Seitenansicht des Leiters des Leiterranmens gemäß den: vierten Ausführungsbeispiel.

Fig. 13 eine Draufsicht eines Leiters eines Leiterranmens gemäß einem fünften Ausführungsheispiel.

Fig. 14 eine Schenansicht des Letters des Letterranniens geinäß dem fünften Ausführungsbeispiel.

Fig. 15 eine Draufsicht des Leiters des Leiterrahmens gemil dem fünften Ausführungsbeispiel.

Fig. 16 eine seitliche Schnittansicht eines Leiterranmens gemäß einem sechsten Ausführungsbeispiel.

Fig. 17 eine Ansicht eines Leiters des Leiterrahmens gemäß dem sechsien Ausführungsbeispiel.

Fig. 18 eine Ansicht des Leiters des Leiterrahmens gemaß dem sechsten Ausführungsbeispiel,

Fig. 19 eine Draufsicht eines Letterrahmens gemäß einem siebten Ausführungsbeispiel.

Fig. 20 eine Schnittansicht des Leiterrahmens gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel.

Fig. 21 eine perspektivische Ansicht eines zweiten Elektrodenahschnitts des Leiterrahmens gemäß dem siebten Aussuhrungsbeispiel der Erfindung.

Fig. 22 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der ein Halbleiterelement an ei-

Fig. 23 eine Schnittansicht einer anderen mit Harz vergossenen Halhleitervorrichtung, bei der ein Halhleiterelenient an einer herkominlichen gedrückten Leiterplatte angebracht ist.

Fig. 24 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der ein herkommlicher Leiterrahmen angewender ist.

Fig. 25 eine Schnittansicht eines herkömnilichen Leiterrahmens.

Fig. 26 eine Schnittunsicht, die einen Vorgang zur Ausbildung eines anderen herkömmlichen Lenerrahmens darsielle.

Fig. 27 eine Schnittansicht eines anderen herkömmlichen Leiterrahmens und

Fig. 28 eine Schnittansicht, die einen Vorgang zur Ausbil-Zumindest eine Oberstäche des ersten Elektrodenab- 50 dung eines anderen herkommiliehen Leiterrahmens darstellt.

Ersies Ausführungsbeispiel

Nachstehend ist ein Leiterrahmen gemäß dem ersten Aus-Die Erfindung wird nachsiehend anhand von Ausfüh- 55 führungsbeispiel unier Bezug auf die Zeichnung beschne-

Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht, die den Ausbau des Leiterrahmens gemaß dieser Erfindung darsiellt, wobei Fig. 2 eine scheniztische Draufsicht des Leiterrahniens zeigt. Bei Fig. 2 eine Draussicht des Leiterrahmens gemäß dem er- 60 diesen Darstellungen hezeichnet die Bezugszahl 1 eine leitende Metal:platte (ein Leiterrahmenmaterial), 2 einen Verdrahtungsabschnitt des Leiterrahniens, 4 einen ersten Elektrodenahschnitt 4, der elektrisch uber einen dunnen Metalldruht oder dergieichen init einer an der Operfläche des Halb-65 lestereienients 8 ausgebildeten Elektrode 9 elektrisch verbunden ist. 5 einen zweiten Eickwodenabsenniti 5, bei dem es sich un, eine mit einen externen Anschluß 14 elektrisch verbundene Außenelektrode der Halbletten-ormehlung handelt, die aus einem Lotanschluß hergestellt ist. 15 ein Vergußharz. 20 ein Befestigungsplätiehen, an das das Halhieiterelemen: 8 angebrucht ist. 101 eine Führungsstange und 102 einen Leiterrahmen.

Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht, die den Herstellungsvorgang des Leiterrahmens gemäß dem Ausführungsbeispiel darstellt. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 3 Atzmasken, 7 die Dicke der leitenden Metallplatte 1, T! die von der Oberfläche (rückwärtigen Oberfläche) der leiienden Metallplatte I geätzte Dicke, an der die Verdrantungsubschnitte 2 nicht ausgebilder sind. T2 die Dicke der Verdrahtungsahschnitte, die durch Ätzen dunner ausgeführt werden. M1 ein Maskierungsmusier der Ätzmaske 3 zur Ausbildung der Verdrahtungsahschnitte 2 und M2 eine Offnung der Atzineske 3 zur Ausbildung des Abstands zwi- 15 schen den Verdrahlungsabschnitten 2. Das Bezugszeichen W1 bezeichnet die Breite eines durch das Maskierungsmuster M1 ausgebildeten mittleren Abschnitts des Verdrahungsabschnitts 2 in der Richtung der Dicke, wobei lediglich aufgrund der gehizten Seiten die Dicke kleiner als das Mas- 20 kierungsmuster M1 ist. Das Bezugszeichen W2 bezeichner den Abstand zwischen den durch Atzen ausgebildeten Verdrahtungsabschnitten 2. wobei der Abstand lediglich aufgrund der geatzten Seiten großer als die Offnung MC ist. Die Bezugzeichen A und B bezeichnen Augrenzstächen, die die 23 Musiergrenzflächen an den durch Ätzen von der unieren Oberfläche des Verdrahtungsabschnitts 2, das heißt von den von der rückwänigen Oberfläche der leitenden Metallplaue I ausgebildeten Oberflächen sind. Der Leiterrahmen wird durch Ausbildung der Ätzmasken 3 mit einem vorbestimm. 30 ten Muster an beiden Oberflächen der leitenden Metallplane 1 erhalten, wobei das Ätzen an beiden Oberflachen gleichzeitig gestartet wird, das Atzen ausgesetzt wird, wenn die leitende Metallplatte 1 teilweise durchdrungen ist und die vorbestimmiten Ätzenden A und b erhalten werden, und 35 schließlich die Atzmasken 3 entfern: werden. Dabei wird die Atzüefe T1 von der nickwärtigen Oberfläche größer als die Hälfte der Dicke T der leitenden Metallplatte 1 und die Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2 kleiner als die Halfte der Dieke T der teitenden Metallplatte 1.

Gemäß Fig. 3 sind die Verdrahtungsabschnitte 2 lediglich an einer Seite der leitenden Metallplatte 1 vorgesehen, jedoch können wie in Fig. 4 gezeigt die Verdrahtungsabschnitte 2a und die Verdrahtungsabschnitte 2 jeweils abwechselnd auf der ersten und der zweiten Seite der leitenden 45 Metallplatte 1 vorgesehen werden, wodurch weiter die Leiterunterteilungsbreite verringen wird. Gemäß dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 2a Verdrahtungsabschnitte für die erste Seite der leitenden Metallplatte 1. 2b Verdrahtungsabschnitte für die zweite Seite der leitenden 50 Metallplatte 1. M3 eine Offnung für die Ätzmasken 3 zur Ausbildung des Abstands zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2a oder zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2b die an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet sind.

Fig. 5 und 6 zeigen Schnittansichten eines Leiters des Leiterrahmens gemaß diesem Ausführungsbeispiel. De beide Oberflächen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenabschnitts 5 mit den Ätzmasken 3 wahrend des Ätzvorgangs bedeckt sind, weisen sowohl der erste 60 Elektrodenabschnitt 4 als auch der zweite Elektrodenabschnitt 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metaliplatte 1 auf. Obwohl eine Seite des den ersten Elektrodenabschnitt 4 inn dem zweiten Elektrodenabschnitt 5 verbindenden Verdrantungsabschnitts 2 mit der Ätzmaske 3 wahrend des Ätzvorgangesbedeckt ist, wird das Atzen von der anderen Seite durchgefuhn. Desnalb wird der Verdrantungsabschnitt 2 dünner als der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite

Elektrodenabsahnitt Slausgeführt.

Fig. 5 zeigt den Fall, bei dem die Verbindungsoberflachen (Anschlußoperflächen) 4a und 5a des ersten Eicktronenanschnitts 4 und des zweiten Elektronenabscheitts 5 an denselben Seiten der leitenden Metallplatte I ausgebildet sind, webningegen Fig. 6 den Fall zeigt, bei dem die Verbindungsoberflächen 4a und 4n an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte I angeordnet sind. Da beide Seiten des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenabschnitts 5 nicht geätzte ebene Oberflächen der leitenden Metallplatte I sind, wird kein Prohiem heim Bonden vertursacht. Deshalb können die Vermittungsoberflächen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenanschnitts 5 wie gewünscht ausgewantt werden.

Bei dem Leiterrahmen gemaß diesem Ausführungsbeispiel wird ein Ätzen von heiden Seiten der leitenden Meialfplatte 1 durchgeführt, wodurch die Verdrahtungsabschnitte 2 nicht dieker als die Hälfte der Dieke der leitenden Meialfplatte 1 ausgeführt werden. Folglich kann das Ätzen unter den Bedingungen durchgeführt werden, daß der Abstand W2 zischen den Verdrahtungsabschnitten 2 oder der Abstand W3 zwischen den Verdrahtungsabschnitten 22 und 25 derselbe wie die Dieke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2, 22 und 25 ist. Folglich kann, selbst wenn die Leiterunteneulungsbreite doppelt so diek ausgeführt wird, wie die Dieke T2 normalerweise ist, diese kleiner als die Diekte T3 der ientenden Metallplatte 1 sein.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel können die zweiten Elektrodenabschnitte 5 an der Innenseite der ersten Elektrodenabschnitte 4, das heißt an der Ruckseite des an dem Befestigungsplätischen 20 angebrachten Halbleiterelenients 8 angeordnet werden. Folglich kann eine verkleinerte Halbleitervorrichtung erhalten werden.

Außerdem kann der Vorgang unier den Bedingungen durchgeführt werden, daß der Abstand zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2 etwa genauso groß ist wie die Dieke T2 der Verärzhtungsabschnitte 2. indens die Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2 dunner ausgeführt wird. Deshalb kann die Leiterunterteilungsbreite verkurzt werden, wobei eine Feinverdrahtung moglich wird. Zusatzlich kann, wenn die Verdrahtungsabsahning 22 der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 und die Verdrahtungsabselinitie 2h der zweiten Seite der leitenden Metaliplatte 1 ahwechselnd angeordnei werden, der Absiend W3 zwischen benachbanen an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeien Verdrahtungsabschnitten 22 und 2b kleiner als der Ahstand W2 der Verdrahtungsabschnitte 2 ausgeführt werden. wobei solglich die Leiterunteneilungsbreite weiter verkleinen wurden kann. Außerden: können die Verbindungsoberflächen der ersten Elektrodenabschnitte 4 und der zweiten Elektrodenahschnitte 5 derart wie gewonschi bestimmt werden, daß die Flexibilität der Anordnung der Halhlemereienientelektroden und der Außenelektroden der Habbleitervorrichtung erhaht wird.

Zweites Ausführungsbeispiel

Gemäß dem ersten Ausführungsheispiel weisen die ersten Elektrodenabschnitte. 4. und die zweiten Elektrodenabschnitte 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metallplatte. 1. auf. Jedoch kann wie in Fig. 7. und 8 gezzigt der Abstand zwischen den zweiten Elektrodenabschnitten 5. in derseiben Weise wie die Verdrahtungsabschnitte. 2 durch eine dunnere Ausführung der zweite Elektrodenabschnitte 5 mittels Ausen von einer Seite bei dem Ausvorgung verkleinert werden.

Geniaß Fig. 7 ist die Vereindungsonerflache 5a des zweiten Elektronenanschnitts. 5 an der heite vorgesichen, die nicht geatzt wird. Jedoch kann wie in Fig. 8 gezeigt, wenr es

erforderlich ist, die Verhindungsoberflache 52 des zweiten Elektrodenabschnitts 5 an der gearzien Seite vorzusehen, die Verbindungsoberfläche durch Anwenden eines Pressens an dem zweiten Elektrodenahschnitt 5 ehen ausgeführt werden. was herkömmlich ausgeführt wurde, um ein Leiterende ebenauszuführen, ohne das ein Problem beim Bonden verursacht wird. Jedoch wird, falls der zweite Eicktrodenabschnitt 5 durch Pressen dünner ausgeführt wird, wenn der zweite Elektrodenabschnitt 5 eine Dicke 71, eine Leiterbreite W1 und eine Verringerungsgröße AT2 aufweist. AT2 gleich e 10 T2. wobei die erhöhte Leiterbreite gleich v x (ΔΤΣ/Τ2) x (W!) wird, was anzeigt, daß der Leiterabstand lediglich aufgrund der erhöhten Leiterbreite kleiner wird. Deshalb sollte der Preßvorgang, um den zweiten Elektrodenabschnitt 5 dünner auszuführen, nur soweit durchgeführt werden, um 15 die roh geätzte Oberflache eben auszuführen.

Geniäß diesem Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den zweiten Elektrodenahschnitten 5 kleiner ausgeführt werden, indem der zweite Elektrodenabschnitt 5 dünner ausgeführt wird. Folglich kann eine verkleinene 20 Halbleitervorrichtung erhalten werden.

Drittes Ausführungsbeispiel

Gemäß dem zweiter. Ausführungsbeispiel sind die zweiten Elektrodenabschnitte 5 dünner ausgefühn. Jedoch kunn der Abstand zwischen den ersten Elektrodenabschnitten 4 kleiner ausgeführt werden, indem die ersten Elektrodenanschnitte 4 wie die Verdrahtungsabschnitte 2 durch Ätzen von einer Seite bei dem Ätzvorgang dünner ausgeführt werden.

Gemäß Fig. 9 ist die Verbindungsoberfläche 4a des ersten Elektrodenabschnitts 4 an der Seite vorgesehen, die niem geätzt wurde. Jedoch kann wie in Fig. 10 gezeigt, wenn es erforderlich ist, die Verbindungsoberfläche 4a des ersten Elektrodenabschnitts 4 an der geätzten Seite vorzusehen, die Verbindungsoberfläche durch einen Preßvorgang in derselben Weise wie gemäß dem zweiten Ausführungsheispiel eben ausgeführt werden, ohne daß ein Problem beim Bonden verursacht wird.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den Elektroden kleiner ausgeführt werden, indem die ersten Elektrodenabschnitte 4 dünner ausgeführt werden. Folglich kann gemäß diesem Ausführungsbeispiel dem Wunsch nach einer großen Anzahl von Süften (Anschlüssen, Elektroden) und einer kürzeren Unterneilungsbreite bei dem Halbleiterelement entsprochen werden.

Vienes Ausführungsheispiel

Fig. 11 und 12 zeigen eine Draußicht und eine Seitenansicht eines Leiters des Leiterrahmen gemäß dent vienen Aussührungsbeispiel. Gemäß diesen Darsiellungen bezeichnen die Bezugszahlen 2a und 2b Verdrahtungsabschnitte. die durch Atzen von einer Seite bei Ausbildung des Leiter- 55 rahmens dunner ausgeführt worden sind. Dabei bezeichnet die Bezugszahl 2a einen an der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsahschnitt und 2b einen an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsabschnitt. Die Bezugszahl 4 be- 60 zeichnet einen ersten Elektrodenabschnitt und 5 einen zweiten Elektrodenabschnitt, wobei beide dünner ausgeführt sind. Die Bezugszahl 6 bezeichner einen Verbindungszoschnitt zwischen dem Verdrahtungsubschnitt 24 an der ersten Seite und dem Verdrantungsabschnitt 2b an der zweiten. 65 Scite, der bei Aushildung des Leuerrahmens nicht gestet wird, da beide Seiten mit Atzmasken bedeckt sind

Gemaß diesem Ausführungsbeispiel werden die An-

schnitte außer dem Verbindungsabschnitt 6 des Leiters durch Ätzen von einer Seite dunner ausgeführt, was eine Feinverdrahtung ermöglicht. Wie in Fig. 12 geweigt ermöglicht die Verwendung des Verbindungsabschnitts 6 ein Anordnen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des Verdrahtungsabschnitts 22 an der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 sowie ein Anordnen des zweiten Elektrodenabschnitts 5 und des Verdrahtungsabschnitts 2b an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1, wodurch eine dreidiniensional vertieilte Anordnung erreich wird. Folglich kann eine Verdrahtung int einer höheren Diehte verwirklicht und eine verkleinene Habbleitervormehtung erreicht werden.

Funites Ausführungsbeispiel

Gemäß dem vierien Ausführungsbeispiel sind der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2a und 2h in einer Geraden angeordnet. Jedoch können wie in Fig. 13 bis 15 gezeigt die ersten Elektrodenabschnitt 4 und die zweiten Elektrodenabschnitt 5 an jeder beliebigen Position durch Anordnen der die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die zweiter. Elektrodenabschnitte 5 verbindenden Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b derart, daß sich die Richtung der Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b in der Mitte um einen rechten Winkel kindert. Folglich kann die Flexibilität der Anordnung der Halbleitervornichtung erhöht werden, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitervornichtung ermoglicht.

Fig. 13 und 14 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters, der anwendbar ist, wenn der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2u und 2b nicht geradlinig verlaufen. Fig. 15 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Leiters, der anwendbar ist, wenn es enforderlich ist, die Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b mit einem rechten Winkel anzuordnen.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel können der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschnitt 5 derart in jeder heliebigen Lage angeordnet werden, daß die Flexibilität der Anstähung der Halbleiterelementelektroden und der Außenelektroden der Halbleitervorrichtung erhöht wird, was eine weitere Verkleinening der Halbleitervorrichtung ermöglicht.

Sechsies Ausführungsbeispiel

Fig. 16 zeigt eine Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß dem sechsten Ausführungsheispiel, wobei Fig. 17 und 50 18 eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters des in Fig. 16 gezeigten Leiterrahmens darstellen Da die Bezugszahlen bei diesen Darstellungen dieselben Bauelemente wie die gemaß Fig. 1 bezeichnen, entfallt deren Beschreibung.

Wenn der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschnitt 5 wie in Fig. 16 gezeigt nahe aneinander liegen, kann zur Verdrahtung ein wie in Fig. 17 und 18 gezeigter U-formiger Leiter verwendet werden, wodurch eine verkleinerte Halbleitervorrichtung erhalten wird.

Siebies Aussuhrungsbeispie!

Fig. 19 zeigt eine Drautsicht eines Leiternahmens gemaß dem siebten Ausführungsbeispiel, winder Fig. 20 eine entlang der Linie C-C genomment Schriftensicht und Fig. 20 eine perspektivische Ansicht des zweiten Elektrodenabschnitts 5 zeigen. Die Verdrahtungsanschnitte 2 sind an der zweiten Seite des Leiternahmenmatenals und die zweiten

Elektrodenahschnitte 5 an dessen erster Seite ausgehildet. Bei dem Abschnitt, an dem ein Vererahtungsabschnitt 2 und ein zweiter Elektrodenahschnitt 5 sich überlappen, ist an der ersten Seite durch Ätzen ein Kreis gemisten, der die Honti des zweiten Elektrodenahschnitts 5 ist, wohingegen der Verdrahtungsabschnitt bzw. das Verdrahtungsmuster an der zweiten Seite durch Ätzen ausgebildet ist. Hinsichtlien der anderen Punkte ist der Aufhau gemäß diesem Ausführungsbeispiel, wobei gemäß diesem Ausführungsbeispiel ein Fall dargestellt ist. 10 bei dem der zweite Elektrodenabschnitt 5 an dem in Fig. 11 gezeigten Verbindungsabschnitt 6 ausgebildet ist.

Gemäß diesem Ausführungsheispiel sind die Verdranlungsabschnitte 2 und die zweiten Elektrodenabschnitte 5,
die breiter als die Verdrahtungsabschnitte 2 sind, an voneinander unterschiedlichen Seiten ausgebildet, wobei zumindest ein Verdrahtungsabschnitte 2 zwischen benachbarten
zweiten Elektrodenabschnitten 5 ausgebildet ist, danut die
breiten zweiten Elektrodenabschnitte 5 nicht nebeneinander
in einer Reihe ausgebildet sind. Folglich besteht keine Notwendigkeit, den Abstand zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2 zur Ausbildung der zweiten Elektrodenabschnitte 5 zu verbreitern, was eine Verdrahtung mit einer höheren Dichte und eine verbleinene Halbleitervorrichtung erreicht.

Achies Aussuhrungsbeispiel

Gemäß dem siebien Ausführungsbeispiel sind die zweiten Elektrodenabschnitte 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2 wüberlappt. Jedoch können die Halbleiterelementelektroden eine kleiner Unterteilungsbreite aufweisen, indem die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die Verdrahtungsabschnitte 2 an unterschiedlichen Seiten ausgebildet werden und ein Verdrahtungsabschnitt 2 zwischen benachbarten ersten Elektrodenabschnitten 4 deran angeordnet wird, daß die ersten Elektrodenabschnitten 4 nicht in einer Linie seitlich angeordnet sind.

Wie vorsichend beschrieben kann gemäß den Ausführungsbeispielen eine Feinverdrahtung erreicht werden, indem die Dicke des Leiters als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Halbleiter ornichtung nicht dieker als die Hälfte der erforderlichen Dicke des Leiterrahtnenmaterials ausgeführt wird. Außerdem kunn durch Verwendung eistes Leiterrahmens, der die an beiden Seiten des Leiterrahmenmaterials angeordneten Verdrahtungs- und Elektrodenabschnitte aufweist, ein Halbleiterelement mit einer größeren Anzahl von Stiften und einer kleineren Unteneilungsbreite erreicht werden. Zusätzlich kann durch Anordnung der Außenelektroden an der rückwänigen Seite der Halbleiterelemente eine kleiner Halbleitervorrichtung mit niedrigeren Kosten erreicht werden.

Wie der vorsiehend Beschreibung zu entnehmen ist, wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschnitt 55.

4. der mit einer an einer Oberflache eines Halbleiterelements. 8. ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt 5. der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungsabschnitt 2 geschaffen, der 60. den erste Elektrodenabschnitt 4 mit dem zweiten Elektrodenabschnitt 5. Der erste Elektrodenabschnitt 4 der zweite Elektrodenabschnitt 5 und der Verdrahtungsabschnitt 2 sind aus einem plattenfemtigen leitenden Kopper 1 ausgebildet, wobei die Dieke des Verdrahtungsabschnitts 2 niem großer 62 als die Hälfte der Dieke des ersten Elektrodenabschnitts 4 oder des zweiten Elektrodenabschnitts 5 ausgefunn ist. Eine Feinverdrahtung kann daauten erreicht werden, indem der

Leiter als Verdrahtungsteit zur elektrischen Verhindung der Halbleiterelementelektroden 9 mit den Auftenetektrosten der Halbleitervorrichtung nicht größer als die Halble der ertorf derlichen Dicke des Leiterrahmenmaterials ausgeführt wird.

Patentanspruche

1. Verdrahtungsteil, gekennzeichnet durch einen ersten Elektrodenabsennitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verhunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verhunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet.

wohei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) aus einem plattenformigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtungsarschnitts (2) nicht dicker als halh so dick wie der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ausgeführt ist.

2. Verdrahtungsteil nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß der Verdrahtungsabschnitt (2) an einer Oberstäche des plauenförmigen leitenden Korpers (1) vorgesehen ist.

 Verdrahtungsteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Verdrahtungsanschnitte (2) verstreut an beiden Oberflächen des plattenförmigen leitenden Körpers (1) angeordnet sind.

4. Verdrahtungsteil nach einem der Anspruche 1. dzdurch gekennzeichnet, daß die Dicke des ersten Eicktrodenabschnitts (4) und die Dicke des zweiten Eicktrodenabschnitts (5) dieselbe wie die des plattenförmigen leitenden Körpers (1) sind.

5. Verdrahungsieil nach einem der Ansprüche 1 his 3. dadurch gekennzeichnet, daß die Dicke entweder des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Etektrodenabschnitts (5) dieselbe wie die des plattenformigen Könpers (1) ist, wobei die Dicke des anderen nicht mehr als die Hälfte der des plattenformigen leitenden Könpers (1) betregt.

6. Verdrahtungsteil nach Anspruch 5. dadurch gekennzeichnet, daß der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5), deren Dicke nicht nicht als die Hälfie des plattenformigen leitenden Korpers (1) beträgt, gepreßt wird, um deren Oberflächen eben auszuführen.

7. Verdrahtungsieil, gekennzeichnei durch einen ersten Elektrodenahschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt (2), der och ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, und einen Verbindungsabschnitt (6), der bei einem Tei, des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) ausgebildet ist.

wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahtungsabschnitt (2) und der Verbindungsabschnitt (6) aus einem platientermigen leitenden Korper (1) ausgebildet sind und terweils die Dieke des ersten Elektrodenabschnitts (4), des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht größet als die Halfte der

8. Verdrahlungsteil nach Anspruch 7. dadurch gekennzeichnet, duß der Verbindungsahsehnitt (6) ein Abschnitt ist, hei dem der Verdrahtungsahschnitt (2) und entweder der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der - 5 zweite Elektrodenabschnitt (5), der breiter als der Verdrahtungsahschnin (2) ist, sich gegenseitig überlappen. 9. Verdrahlungsteil nach Anspruch 8. dadurch gekennzeichnen daß die Verbindungsabschnitte (6), die entweder den ersien Elektrodenabschnitt (4) oder den zwei- tu ten Elektrodenabschnitt (5) aufweisen und an benachbarten Verdrahtungsabschnitten (2) ausgebildet sind. deran angeorenet sind, daß sie nicht nebeneinander ausgerichte: sind. 10. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche von 1 15 bis 9. dadurch gekennzeichnet, daß der Verdrahtungsabschnitt (2) aus dem plattenformigen leitenden Körper (1) durch Aizen ausgebiider ist. 11. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 10. dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eine Ober- 20 fläche des ersien Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) nicht dem Atzvorgang unicrzogen worden ist 12. Leiterrahmen, gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Verdrahungsteilen, wobei das Ver- 23 drahtungsteil einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mut einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelentents (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode 30 elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt (2) aufweist, der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, wobei der erste Elektrodenabschnin (4), der zweite Elektrodenabschniu (5) und der Verdrahtungsabschnitt 35 (2) aus einem plattenformigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahlungsabschnitts (2) nicht dicker als halb so dick wie der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ausgeführt ist. 13. Leiterrahnten gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Verdrahtungsteilen, wobei das Verdrahtungsteil einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleitereleinents (8) ausgebilderen Elektrode (9) elektrisch verbunden 45 ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenahschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, und einen 50 Verbindungsabschnitt (6) aufweist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) ausgehildet ist. wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahtungsabschnitt (2) 55 und der Verhindungsabschnitt (6) aus einem plattenformigen leitenden Korper (1) ausgebildet sind und jeweils die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4). des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht größer als die Hälfte der 60 Dicke des Verhindungsabschnitts (6) ausgeführt ist.

Hierze 12 Senein) Zeichnungen

Nummer: Int. Cl.⁶: Offenlegungstag:

FIG. 1

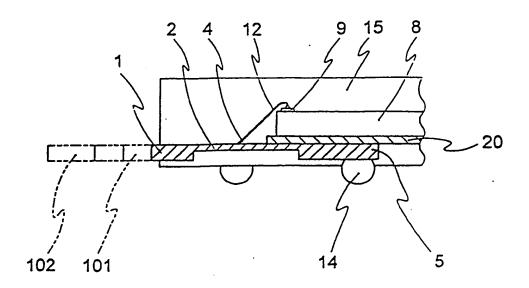
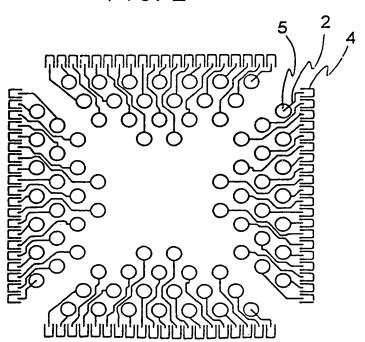
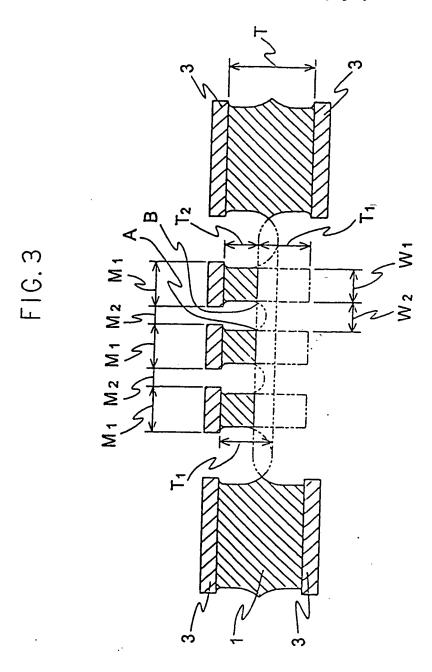


FIG. 2





Nummer: Int. Cl.⁶; Offenlegungstag:

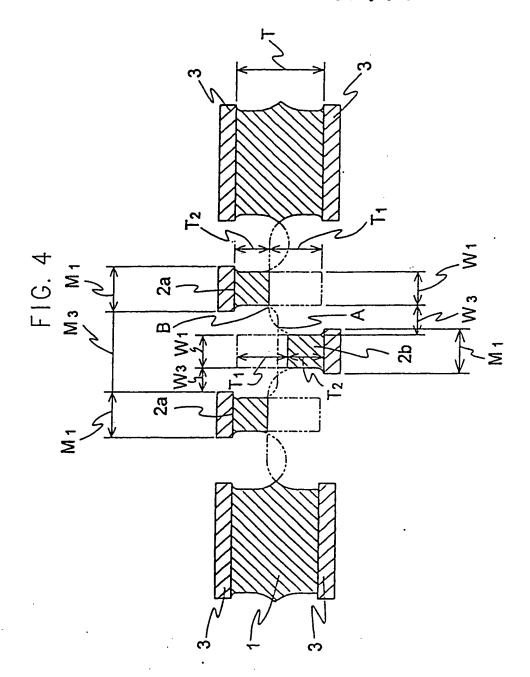


FIG. 5

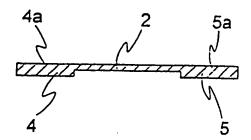


FIG. 6

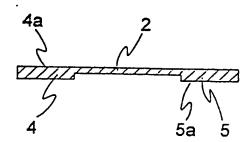


FIG. 7

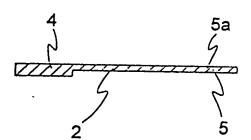
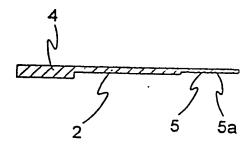


FIG. 8



Nummer, Int. Cl.⁶; Offenlegungstag:

FIG. 9

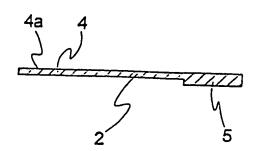


FIG. 10

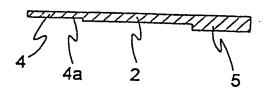


FIG. 11

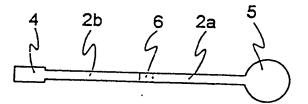
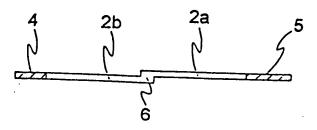


FIG. 12



Nummer: Int. Cl.⁵: Offenlegungstag:



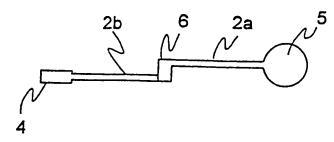


FIG. 14

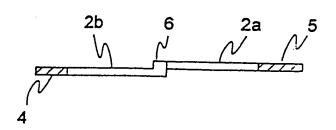
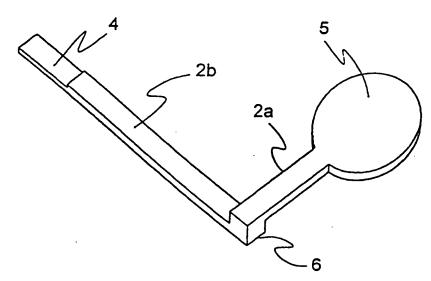


FIG. 15



Nummer, int. Cl.⁶: Offenlegungstag:

FIG. 16

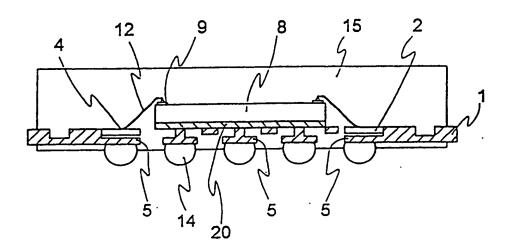
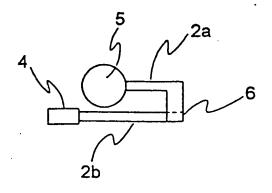


FIG.17



Nummer; Int. Ci.⁶; Offenlegungstag:

FIG.18

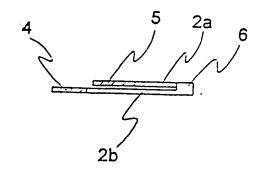
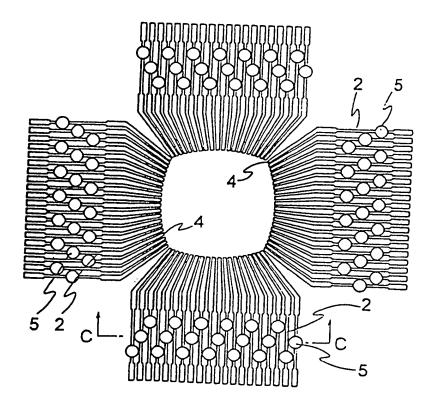


FIG. 19



Nummer. Int. Ci.⁶: Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998

FIG. 20

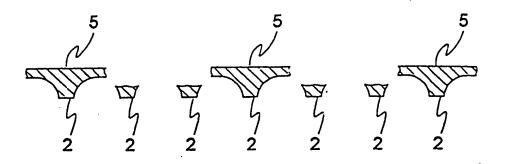


FIG. 21

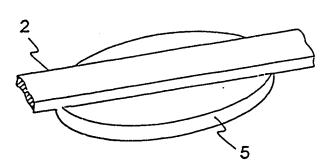
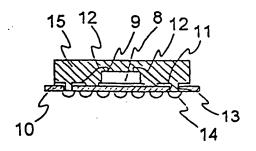


FIG. 22 (STAND DER TECHNIK)



Nummer: Int. Ci.⁶; Offenlegungstag:

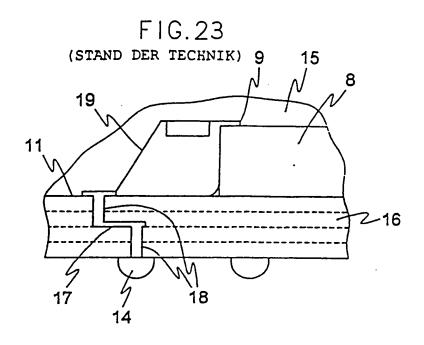
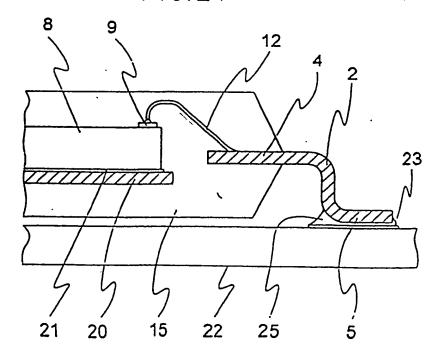
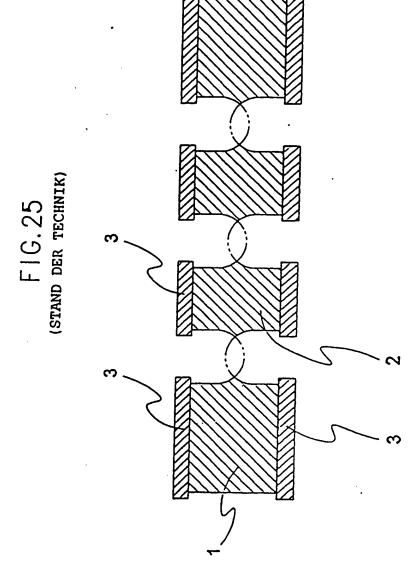


FIG. 24 (STAND DER TECHNIK)



Nummer; Int. Ci.⁶; Offenlegungstag:



Nummer: Int. Cl.⁶; Offenlegungstag:

